## ⑩ 日本国特許庁(JP)

#### 昭62 - 53886 ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

@Int Cl.4

識別記号

厅内整理番号

④公開 昭和62年(1987)3月9日

B 41 M 5/26

7447-2H A - 8421 - 5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全13頁)

情報記録媒体 図発明の名称

> 到特 願 昭60-290692

願 昭60(1985)12月25日 29出

砂昭59(1984)12月26日砂日本(JP)砂特願 昭59-280586 優先権主張

郊昭60(1985)5月13日39日本(JP)39特願 昭60−100876

明者 ⑫発

森 本

明

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

四発 明者 板垣

一美

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

**砂発 明** 者

森 晃

富士市鮫島2番地の1 旭化成工業株式会社内

旭化成工業株式会社 の出 願 人

弁理士 阿 形 個代 理 人

大阪市北区堂島浜1丁目2番6号

1 発明の名称 情報配錄媒体

#### 2.特許請求の範囲

1 基板上に、加熱により光の吸収係数が変化す る材料から成る配録層を設け、該吸収係数の変化 によつて生じる光の反射率の変化により情報を記 録する情報記録媒体において、該記録層が少なく ともSD、Te及びGeの3元素から成り、かつこ れらの3元素が、一般式

(SbxTe1 -x)yGe1 -y

(ただし、xは0.05~0.7、yはQ4~0.8の 範囲の数である)

で示される組成を有することを特徴とする情報配 绿媒体。

#### 5.発明の詳細な説明

産衆上の利用分野

本発明は新規な情報記録材料、さらに詳しくい

えば、所定の基板上に設けた記録層にレーザー光 のようなエネルギービームを照射し、照射部分の 反射率変化を利用して、情報の記録及び読み出し を行うための媒体に関するものである。

### 従来の技術

従来提案されている記録可能な情報記録媒体と しては、例えば、基板上に所定の記録層を設け、 レーザー光を照射し、情報に応じた孔を形成させ、 この孔の有無による反射率の差を利用して情報を 読み出す記録媒体が知られている。

この場合、使用される記録層としては、融点の 低い Te や B1 及びそれらを含む合金あるいは化合 物などがよく知られている。

また、レーザー光照射により光学特性を変化さ せ、この光学特性の変化によつて生じる反射率の 変化を利用する記録層も提案されており、このよ うなものとしては、例えばTOO。中にTO の微粒 子を分散させた系や、Sb. Se. \ Bi, Te. などの 2 **周樽造のものが知られている。** 

しかしながら、上記の孔開け方式では、孔を形

成させるに際して、加熱の他に、溶融、分散、或いは蒸発という過程を伴うために、溶融時の粘度や分散時の表面張力などが微妙な影響を与え、孔の形状を制御しにくく、また、孔の内部に残留物が発生して、ノイズの増加やエラーの増加をもたらす欠点がある。

他方、レーザー光照射による加熱によつて生じる光学特性の変化を利用する方式では、配録層の溶融、分散あるいは蒸発という過程を必要としないために、ピットの形状を制御することが容易であり、かつ、孔内の残留物発生という問題もなくなる。しかし、この方式を利用する従来の記録材では、熱的安定性が乏しく、これが実用上の障害となっていた。

ところで、SD, Te, という化合物は、 加熱によって透過率が大きく変化するために、これまでも情報記録材として利用することが検討されていたが、変化温度が低く熱的安定性に欠くため、実用上の使用が不可能とされていた〔「ジャーナル・オブ・アプライド・フィジックス(J.Appl.Phys)」、

核記録層が少なくとも S D 、 T O 及び G O の 3 元素がら成り、かつこれらの 3 元素が、一般式

$$(8b_xTe_1-x)_yGe_1-y$$

(ただし、xは0.05~0.7、yは0.4~0.8の 範囲の数である)

で示される組成を有することを特徴とする情報記 録媒体を提供するものである。

この際の加熱の手段としては、レーザー光や電子ピームなどのエネルギーピームの照射が好適である。

本発明の情報記録媒体における記録層は、少なくとも Sb、 Te 及び Ge の 3 元素から成つており、これらの組成比は、一般式  $(Sb_xTe_1-x)_yGe_1-y$  で表わした場合、xが  $0.05\sim0.7$ 、 好ましくは  $0.1\sim0.6$ 、y x0.4 x0.8、 好ましくは x0.7 の範囲である。x0 値が x0.05 未満では加熱による吸収係数の変化が小さく、十分なコントラストが得られない上に、温度や湿度に対する安定性が低く、また x0.7 を超えるとコントラストが極

第54巻(№3)、第1256~1260ページ〕。

本発明の目的はこのような事情に鑑み、レーザ 一照射による光学特性の変化を利用する情報記録 媒体において、熱的に安定であり、かつ感度、8/N 比及びピットエラー率の点で従来のものよりも優 れた記録材を提供することにある。

問題点を解決するための手段

発明が解決しようとする問題点

本発明者らは前記目的を達成すべく鋭意研究を 重ねた結果、基板上に、少なくともSD、Te及び Ge の 5 元素から成り、かつこれらの 3 元素の割合 が特定の範囲にある記録層を設けることにより、 SD-Te の 2 元系の特徴である光学特性の変化自体 をほとんど変えることなく、熱的安定性を大幅に 向上しうることを見出し、この知見に基づいて本 発明を完成するに至つた。

すなわち、本発明は、基板上に、加熱により光 の吸収係数が変化する材料から成る記録層を設け、 該吸収係数の変化によつて生じる光の反射率の変 化により情報を記録する情報記録媒体において、

端に低くなり、したがつて、 S/N 比も低くなる。 一方、Yの値が 0.8 を超えると加熱による吸収係 数の変化が低温で生じるようになり、熱安定性が 低下するし、また 0.4 未満ではコントラストが極 端に低下し、 S/N 比も低くなる。特に感度を重要 視する場合は、xの値は 0.1 ~ 0.35 の範囲にあ ることが好ましい。

さらに、実用的な観点から、長時間にわたつて 同の所に情報読み出しビームを照射し続けるが、このような長時間再生時には、読み出しな長時間再生時には、読み出してもない。 とも生じるが、このはかなまでは、その熱には、このは、このは、このは、このは、このはでは、このはでは、このはでは、このはでは、このはでは、このはでは、このには、前記×の値が 0.15 ~ 0.4 で、すのには、前記×の値が 0.15 ~ 0.4 で、すのには、前記×の値が 0.5 ~ 0.7 の範囲にあることが実用上最も好ましい。

本発明の情報記録媒体においては、記録層とし

・てSD、Te及びGeの3元素のみから成るものを 用いるだけで実用的には十分であるが、必要に応 じ他の元素を含有させることもできる。

(SD<sub>X</sub>Te<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>Ge<sub>1-y</sub> の記録層は、真空蒸落、、スパッタリングなどの蒸着法で形成される。組成のコントロールには、真空蒸着の場合は、3元共蒸着法や、あるいは特定組成の蒸着物をフラツシュ蒸着法によつて行うのが好ましく、また、所望の組成によつては、2元共蒸着法で行うこともできる。

他方、スパッタリングの場合は、特定組成のターゲット材料を用いたり、1つの元素あるいは合金のターゲット材の上に、他の元素あるいは合金の破片を置いて行うのが有利である。

東空蒸着法によって膜形成を行う場合には、 裏空度は 1 0° ~ 1 0° Torr の範囲、蒸着速度は 0.5 ~ 2 0 Å / 秒の範囲が好ましく、また基板温度としては特に制限はないので、室温が望ましい。 一方、スパッタリング法による場合は、特に基板温度が上昇しやすいので、冷却する必要がある。

一般に、基板上に薄膜が積層されている場合の 反射率は、基板及び薄膜の屈折率、吸収係数及び 厚みによつて一義的に決まるので、加熱前後の屈 折率及び吸収係数を用いて、各膜厚での反射率を 求めることによつて、加熱前後の反射率変化を まるための膜厚の範囲は自ずと決まる。 実際にレーザー光などの照射によつて記録を行う 場合には、配母層や反射層の膜厚によつてが 一光の吸収が異なり、したが ののとは、主に前記した2つの要因から 決まる。

(SD<sub>x</sub>Te<sub>1-x</sub>)<sub>y</sub>Ge<sub>1-y</sub> を記録層として情報記録媒体に用いる場合、この記録層単独でもよいが、その場合には十分なコントラストを得るために、記録層の膜厚は700 Å以上、好ましくは800~2000 Åの範囲にするのがよい。しかし、膜厚をあまり厚くすると、光の吸収係数を変化させるための、物理化学的な状態変化を膜厚方向に一様に生じさせにくくなり、本来の高いコントラストに相当す

ましい。なお、以下において、反射層を設けた構成について述べる場合、記録層と反射層の両者を 合わせて情報担体層と称する。

本発明において、記録層を情報記録媒体として 用いる場合、記録層単独あるいは情報担体層単独 で用いてもよいが、それぞれの場合において、記 録層あるいは情報担体層の少なくとも上又は下に 金属化合物から成る層を設けるのが、特性の経時 的な劣化を防ぐ意味で好ましい。

特に、コンピューターメモリなどのコード化されたデジタル情報の記録用媒体として用いる場合には、局部的な膜質の変化であつても、エラーが大幅に増加するので、劣化防止として金属化合物の固を設けることは、極めて有効である。

も上又は下に設けると、空気中や基板中から記録 層あるいは反射層に浸透してくる水や酸素などの 侵入が防止され、記録材の劣化が大幅に抑制され る。特に81 の酸化物あるいは窒化物がこの効果 に優れている。

本発明に用いる金属化合物層は、同一金属化合物の単一層又は2種以上の金属化合物の積層のどちらでもよい。配録層若しくは情報担体層の上下両方に設ける場合、上下の金属化合物の種類は、同じであつても異なつてもよい。金属化合物層の膜厚は100~5000Åの範囲が感度の点で、好ましい。

本発明における反射層及び金属化合物層は、配 録層と同様、真空蒸着、スパッタリングなどの蒸 着法を用いて形成することができる。

本発明における基板としては、ガラスやガラス上に光硬化性樹脂を設けたもの、ポリカーポネート、アクリル樹脂、エポキシ樹脂、ポリスチレンなどのプラスチック基板、アルミニウム合金などの金属板などが用いられる。

第 . 1 表

サンプ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(原子SD 多)	0	, 15	25	35	45	5 5	65	75	90	100
(原子Te	100	85	75	65	5 5	45	35	25	10	0

これらのサンブルを、未処理の状態と、200℃ に加温したオーブン中で約10分間加熱処理を施 した状態とで、波長850 nm の光透過率を測定し た。この加熱処理前後での透過率の変化率を第1 図に示す。

第1図より、80の原子数多が20多以上70 多以下の範囲で、透過率の変化が大きいことが分 る。80が20多以下では加熱によつて透過率が 増えているが、これはX線回折解析によつてTe の酸化によるものであることが確かめられた。 実施例1 第10図ないし第13図は、本発明の記録媒体 の構造例を示す断面図であり、1は基板、2は記 録層、3は反射層、4は金属化合物層である。

本発明の記録媒体を実際に情報記録媒体として 用いる場合は、基板上に記録材を設けた2枚の同一の円板を、記録材を設けた面を互いに対対して、対対で、スペーサーを介して接着一体化化ので、スペーサーを介して、全種で、2枚ので、2が一を設けた面を互いに、対対で、スペーサーを介さずに、全面では一体化させた、いわゆる全面接着はいってもよい。とは全く異なり、フィルム状のシートをいた構造などいずれの構造にしてもよい。

## 実施例

次に実施例によつて本発明をさらに詳細に説明する。 参考例

厚さ 1.2 mmのスライドガラス上に、抵抗加熱法により、Sb 及び Te を入れた 2 つの蒸着ボートから、 2 元共蒸着により第 1 表に示すような組成の膜を、 300 Å の厚みでそれぞれ形成した。

厚さ 1.2 = のスライドガラス上に、抵抗加熱法により、8b, Te, 及びGe を入れた 3 つの蒸着ポートから、3 元共蒸着により、第 2 表に示すような組成の膜を、300 Åの厚みに、それぞれ形成した。比較例として、8b2 Te3合金を1 つの蒸着ポートから蒸着し、300 Åの厚みの膜を形成した。

第 2 表

サンプ ルNb 元素	A	В	С	D	E	P	G	н	比較例
8b (原子 <b>%</b> )	3 5	35	30	20	20	10	15	8	40
Te (原 <del>了%</del> )	55	45	40	40	30	30	15	12	60
Ge (原子≸)	10	20	30	40	50	60	70	80	0

これらのサンプルを、50℃から250℃までの 温度範囲で、約10分間の加熱処理を施し、それ ぞれの温度における光透過率を、波長830 nmの ところで測定した。この透過率の変化率を第2図 に示す。

第2図より、Geの原子数多が60多以下の範囲では、Geの亜が増えるに従つて、透過率の変化が始まる温度が高温にすれてゆくが、250℃での透過率の変化率は、Geの量にほとんど依存せず、大きな透過率変化が生じている。

サンブル D の光学特性の変化を解析したところ、 処理前の屈折率と消衰係数はそれぞれ 4.4 と 1.6 であり、 250 ℃の加熱処理後の屈折率と消衰係数 はそれぞれ 4.2 と 4.0 であつた。したがつて、屈 折率変化はほとんどなく、消衰係数の変化、すな わち吸収係数の変化が大きい。

これらのサンブルの加熱処理を施さなかつたものを80℃の乾燥器中に7日間放置したのち、透過率を測定した。この7日後の透過率変化を第3 図に示す。

第3図より、Ge を20 多以上含むものは、透過 率変化がほとんど生じていず、したがつて、熱的 に非常に安定であることが分る。

実施例2

のすべての領域において、透過率の変化が大きい。

これらのサンブルで加熱処理を施さなかつたものを50℃、90 年 RH の恒温恒湿槽中に10日間放置したのち、透過率を測定したところ、A及びGのサンブルの透過率は、初期に比べて、それぞれ約2倍及び約1.5倍に増加していた。この透過率の増加はT●の酸化によるものと推測される。他方、A及びG以外のサンブルについては透過率の変化はほとんど認められなかつた。

以上より、×の値が0.05~0.7 の範囲が、加熱による透過率の変化が大きく、かつ高温多湿環境下でも安定性であることが分る。

#### 実施例 3

直径 305 mm、厚さ 1.5 mmの射出成形法によつて得られた円板状のアクリル基板の上に、抵抗加熱により、8b, Te及びGeを入れた3つの蒸剤ポートから3元共蒸着によつて、8b 0.2 Te 0.4 Ge 0.4 の組成比の膜を、それぞれ600 Å, 800Å, 1000 Å, 1500 Åの厚みで形成した。これらのサンブルを、900 rpmで基板回転させ、透明な基

実施例 1 と同様の方法で、厚さ 1.2 mのスライドガラス上に、 3 元共蒸藩法により、8 b , Te及びGe の膜を、第 5 表に示す組成で、 300 Åの厚みに形成させた。第 3 表中の×及びyは、作成した膜の組成を式(8 b<sub>x</sub>Te<sub>1</sub>-x)<sub>y</sub>Ge<sub>1</sub>-y (×及びyは原子数比を示す)で表わした場合の相当する値である。

第 3 表

	サンプルル	A	В	С	D	E	F	G	н	Ι.	J	K
Ī	x	0	0.1	0.2	0.3	0.55	0.75	0	0.1	0.2	0.3	0,75
	У	0.8	8,0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5

これらのサンプルを、未処理の状態と、200 ℃ に加温したオープン中で約10分間加熱処理を施 した状態とで、波長830 nm での光透過率を測定 した。この加熱処理前後での透過率の変化率を第 4 図に示す。

第4図より明らかなように、 Ge を含む系では、 Bb , Te のみの 2 元系と異なり、 xが 0..7 以下

板越しに半導体レーザー(波長 850 nm )の光を 集光させて照射し、1.5 M H Z の信号を書き込ん だ。この際、円板上の直径 140 mm の所に信号を記 録するに要したレーザーパワーは、記録膜面上で それぞれ、4 mw , 3 mw , 3.5 mw , 4 mw であり、 実用上、充分な感度を有していた。

信号の再生には、同一波長の半導体レーザー光を用い、 1.2 mW で再生した。 信号の C/N 比は パンド巾 3 0 K Hz において、それぞれ 3 0 dB , 50 dB , 5 3 dB , 5 0 dB であり、 800 Å以上のものに関してはすべて 5 0 dB 以上を得た。

上記の記録媒体を80℃の乾燥器中に1日間放置したところ、反射率の変化は全く認められず、また、C/N比の変化も認められなかつた。

これらのサンブルの 250 ℃での加熱処理前後の 反射率を第 5 図に示す。計算曲線は、実施例 1 で 求めた、屈折率と消疫係数に基づいて計算したも のである。図中の実線は加熱前、破線は加熱後の ものである(以下同じ)。

実施例4

これらのサンブルを、未処理の状態と、 $200 \, ^{\circ}$ C に加温したオーブン中で約 $10 \, ^{\circ}$ 0 付間加熱処理を施した状態とで、波長 $830 \, ^{\circ}$ 1 のの反射率を測定した。この加熱処理前後の反射率を第 $6 \, ^{\circ}$ 2 区の第 $6 \, ^{\circ}$ 3 を反射層に用いた場合は、記録層の膜厚が、 $350 \, ^{\circ}$ 4 前後でコントラストが最も高いことが分る。

上に A ℓ の膜 200 Å を同じく抵抗加熱法で設けた。 この記録媒体を実施例 3 と同様の方法で評価した ところ、感度 7.0 mW、C/N 比 6 0 dB であつた。 このサンプルの加熱処理前後の反射率を第8図に示す。 スライドガラス上に、同様に膜形成したサンプルの加熱処理前後の反射率を第9図に示す。第8 図及び第9図は、それぞれ A ℓ 反射層 500 Å 及び 記録層膜厚 300 Å の場合の計算曲線であり、計算 は実施例 1 で求めた、屈折率と消養係数をもとに して行つたものである。

これらのサンブルを、60℃の乾燥器中に、10 日間放置しても、感度、 C/N 比、反射率に変化は 認められなかつた。

#### 実施例の

実施例 5 と同様のアクリル基板上に、抵抗加熱 法により、 Sb, Te, と Ge を入れた 2 つの蒸澄ポートから 2 元共蒸澄によつて Sb, Te, を 200 Å、Ge を 100 Å 相当設けた。 さらに、 この上に電子ピーム蒸澄法によつて、厚さ 200 Å の Sb 膜 を形成させたものと、厚さ 200 Å の Bi, Te, 膜を形成させた ものをそれぞれ調製した。

射出成形により、あらかじめ滞(深さ 700 Å、巾 0.5 μm、ピッチ 1.6 μm)を設けた厚さ 1.5 mm、直径 305 mmのアクリル基板上に抵抗加熱法により、Bb, Te 及び Ge を入れた 3 つの蒸着ポートから3元共蒸着によつて、 Bb 0.25 Te 0.45 Ge 0:3 の組成比の膜を、 300 Åの厚みに形成させたのち、その

また、比較例として、同様に基板上に厚さ 300 Åの SD, Te, 膜を形成したのち、その上に厚さ 200 Åの SD 膜を形成させたものを調製した。 いずれのサンブルも形成された膜の組成比として、 Ge の含有量はほぼ 4 0 % であつた。 これら 3 つの記録媒体を、記録する信号が 3 M H2 であること以外は実施例 3 と同様の方法で評価したところ、反射層が BD のものは、感度 5 mW、 C/N 比 6 0 dBを、 反射層が B1, Te, のものは感度 3.5 mW、 C/N 比 5 7 dB を得た。また、比較例は、感度 4.5 mW、C/N 比 6 0 dB を得た。

これらの記録媒体を60℃の乾燥器中に7日間 放置したところ、実施例の2つは感度、C/N比、 反射率とも変化がなかつたが、比較例の記録媒体 は、初期反射率25分から40分に変化しており、 C/N比は20 dBと大幅に低下していた。

#### 実施例 7

厚さ 1.5 mm、直径 305 mmの強化ガラスの円板上に、光硬化性樹脂を用いて、あらかじめ滞(深さ700 Å、幅 0.6 μm、ピッチ 1.6 μm )を形成した

基板上に、抵抗加熱法により、 8b , Te 及び Ge を入れた 3 つの蒸着ポートから 3 元共蒸着によつて、 8b<sub>0:15</sub> Te<sub>0:35</sub> Ge<sub>0:5</sub> の組成比の膜を、厚さ 400 Å で形成させ、さらにとの上に、同様の抵<sup>®</sup> 抗加熱法で 300 Å の B1 膜を散けた。

この記録媒体を実施例 6 と同様の方法で評価したところ、感度 6 mW、 G/N 比 5 8 dBを得た。

これを 8 0 ℃の乾燥器中に 1 0 日間放置しても、 感度、 C/N 比、反射率に変化は認められなかつた。 実施例 8

実施例 5 と同様のアクリル基板上に、抵抗加熱 法により、8b, Te 及びGe の 3 元素を共蒸着させ、組成比( $BD_xTe_1-x$ ) $_yGe_1-y$ の膜を厚さ 300  $^{\rm A}$  で形成させた。 ここで、y=0.6 とし、x の値を 0.1, 0.2, 0.3 とした 3 種のサンブルを作成した。これら 3 種のサンブルのすべてについて、( $SD_xTe_1-x$ ) $_yGe_1-y$  の膜上に、さらに厚さ 200 $^{\rm A}$  の 8 b 膜を形成させた。

それぞれの媒体を実施例 6 と同様の方法で評価 したところ、それぞれ、感度、 C/N 比として(3.5

で再生を行い、配録した情報信号と比較してピットエラー率を求めた。ピットエラー率を求める際に、レーザーの配録パワーを変化させて、位相マ、ージンを測定し、最も位相マージンの広いときの記録パワーを最適書き込みパワーとした。

このようにして上記のサンプルを評価したところ、最適書き込みパワー及びピットエラー率(以下 BER と略すこととする)は、それぞれ 4.0 mW及び $3 \times 10^{-6}$ であつた。

### 実施例10

実施例 5 と同様のアクリル基板上に、スパッタ 法によつて 81, N<sub>4</sub> を 400 Å、 SD 0.15 Te 0.5 <del>Geo</del> Ge 0.35 の組成比の膜を 350 Å、 SD を 250 Å、 さ らに 81, N<sub>4</sub> を 400 Åの厚さで順次形成させた。

このサンブルを実施例 9 と同様の方法で評価を行ったところ、 BER は  $2 \times 1$  0° であった。

上記のサンブルを 6 0 ℃、 9 0 € RH の環境下に 2 0 日間放置したのちに、以前に書き込んだ信号の BER を調べたところ、 2 × 1 0 ℃ でまつたく変化が認められなかつた。

mW、 60 dB )、 (4 mW、 60 dB )、 (4.5 mW、 60 dB ) を得た。 これらのデイスクを 60 %、 82 % RH の条件下で 7 日間の加速テストを行つたのち 信号を再生したと ころ、いずれのサンブルについて 6 % 比の変化は認められなかつた。 実施例 9

実施例 5 と同様のアクリル基板上に、電子ビーム蒸着法により、810。膜を200 Åの厚みに形成させたのち、抵抗加熱法により、8b, Te 及びGeを入れた3つの蒸着ボートから3元共蒸着によって、8b 0.15 Te 0.45 Ge 0.4 の組成比の膜を1000 Åの厚みに形成させ、最後に電子ビーム蒸着法によって810。を200 Åの厚みに形成した。これらのサンブルを、900 rpm で基板回転させ、透明な基板越しに半導体レーザー(波長830 nm)の光を集光させて照射し円板上の直径約140 mmの個所に情報信号を書き込んだ。情報信号としては、MFM 変調方式に従った単一周波数(3.1 MHz)のパルス列を用いた。信号の再生には、同一波長の半導体レーザー光を用い、1.2 mW

## 実施例11

実施例 5 と同様のアクリル基板上に、電子ビーム蒸着法によつて 810 を 400 Å 形成したのち、抵抗加熱法により、 8b , Te 及び Ge を入れた 3 つのボートから 3 元共蒸着によつて 8b 0:15 Te 0:45 Ge 0.4 の組成比の膜を 350 Å の厚さに形成させ、さらに、電子ビーム蒸着法によつて 8b を 200 Å、810 を 600 Å の厚さで順次形成させた。

このサンブルを、実施例?と同様の方法で評価したところ、BERは1×10°であつた。次に、いったん配録したトラック(基板上の溝)上に再生レーザー光1・2 mwを照射し続け、10日間にわたつて連続再生を行つたところ、BER及び位相マージン共にまつたく変化が認められなかつた。さらに、このサンブルを60℃、90gRHの環境下に20日間放置したのちに、以前に配録した信号のBERを調べたところ、1×10°でありまったく変化が認められなかつた。

#### 実施例12

実施例5と同様のアクリル基板上に、電子ビー

ム蒸着法によつて 810。 膜を 500 Åの厚さて形成させたのち、 8b , Te を電子ビーム法、 Ge を抵抗加熱法により 3 元共蒸着させて、 8b<sub>0:2</sub> Te<sub>0:45</sub> Ge<sub>0,35</sub> の組成比の膜を 400 Å形成させ、さらにこの上に、電子ビーム蒸着法により、 8b を 300 Å、 810。 を 500 Åの厚さでそれぞれ形成させた。

このサンブルを、実施例 9 と同様の方法で評価 したところ、BER は 1 × 1 0 ° であつた。次に、 このサンブルを 6 0 °C、 9 0 年 RH の環境下に20 日間放置したのちに、以前に配録した信号の BER を調べたところ、 1 × 1 0 ° でありまつたく変化 が認められなかつた。

### 実施例13

射出成形により、あらかじめ溝を設けた(深さ 700 Å、幅 0.65 μm、ピッチ 1.6 μm )厚さ 1.5 μmのアクリル基板上に、 8 b, Te, 及び Ge のターゲットを用いて、高周波スパッタ法により、同時にスパッタリングさせて、組成が、 8 b 20 Te 35 Ge 45 の膜厚 500 Å の記録層を設け、さらにその上に 100 Å の 8 b 膜を抵抗加熱法により設けた。この媒

みに、このときの反射率は 3 1 % であつた。 実施例 1 5

実施例 1 3 と同様のアクリル基板上に、抵抗加然法により、 8b, Te, と Ge を入れた 2 つの蒸着ボートから 2 元共蒸着させて、 8b, Te, を 200 Å、 Ge を 100 Å 相当設けた。 さらに、この上に同様な抵抗加熱法によって、 8b 膜を 200 Å の厚さで形成させたものと、 B1, Te, 膜を 200 Å の厚さで形成させたものをそれぞれ調製した。比較例として、成立せたものをそれぞれ調製した。比較例として、同様の基板上に、 8b, Te, 膜を 300 Å の厚さで形成したのち、 その上に 8b 膜を 200 Å の厚さで形成させたものを調製した。いずれのサンブルも、 膜の組成比は、 8b:Te はほぼ 2:3 であり、 Ge を加えた 2 種について、 Ge の含有量はほぼ 4 0 % であった。

これら3つの配録媒体を、配録する信号が3MH2であること以外は実施例3と同様の方法で評価したところ、反射層が8Dのものは、感度5 mW、C/N比60 dBを、反射層がB1, Te,のものは感度3.5mW、C/N比57 dBを得た。また、比較例は、感

体の基板を通して半導体レーザー光 (波長 830mm) を集光し、照射し、1.5 MHz の信号を、600 rpm の基板回転速度で記録した。記録に要したレーザ ーパワーは、記録面で5 mW であつた。

信号の再生には、 1.2 mWの半導体レーザー 光 を用い、 C/N 比 5 8 dB を得た。 この媒体を 6 0 C、 8 0 % RH の条件下で 7 日間加速テストを行つたが、 感度、 C/N 比とも変化が認められなかつた。 実施例 1 4

厚さ 1.5 m、 直径 305 mの強化ガラス上に光硬化性樹脂を用いて、あらかじめ溝(梁さ 700 Å、幅 0.6 μm、ピッチ 1.6 μm)を形成した基板上に、抵抗加熱法により真空度 2 × 1 0 for Torr で、8b<sub>2</sub> Te<sub>3</sub> と Ge とを 2 元共蒸着させ、膜厚 600 Åの記録層を設けた。さらにこの膜の上に、同様な抵抗加熱法により、厚さ 100 Å の Al 層を設けた。

実施例13と同様の方法で評価したところ、感度6.5 mW、C/N比60 dBを得た。この媒体を80℃の乾燥器中に10日間、放置しても、感度、C/N比、反射率に変化は認められなかつた。ちな

度 4.5 mW、 C/N 比 6 0 4B を得た。

これらの記録媒体を60℃の乾燥器中に7日間 放置したところ、実施例の2つは感度、C/N比、 反射率とも変化がなかつたが、比較例の記録媒体 は、反射率が初期25%だつたものが40%にも 変化しており、C/N比は20 dB と大巾に低下し ていた。

### 実施例16

実施例 1 3 と同様のアクリル基板上に、抵抗加熱法により、8b, Te 及びGe の 3 元素を共蒸着させ、組成比( $8b_xTe_1-x$ ) $_yGe_1-y$  の膜を 300 Åの厚さで形成した。 ここで、x=0.4 とし、y の値を 0.5, 0.7, 0.9 とした 3 種のサンブルを作成した。これら 3 種のサンブルのすべてについて( $8b_xTe_1-x$ ) $_yGe_1-y$  の上に、さらに 8b を 200 Aの厚さで形成させた。

それぞれの媒体を実施例 1 5 と同様の方法で評価したところ、それぞれ感度、 C/N 比として (5.5 mW , 5 8 dB )、 (5 mW , 6 0 dB )、 (4.5 mW , 6 0 dB )を得た。 これらのディスクを 6 0

C、82 8 RH の条件下で 7 日間の加速テストを 行なつたのちに信号を再生したところ、 9 の値が 0.9 の媒体においてはコントラストが減少し、C/N 比が 4 0 dBに低下していたが、 9 が 0.5 及び 0.7 のものは C/N 比の変化は認められなかつた。

## 発明の効果

本発明によれば、高感度かつ高 S/N 比で情報が 記録され、かつ温度及び湿度に対して極めて安定 であり、信頼度の高い情報記録媒体を提供すると とができる。

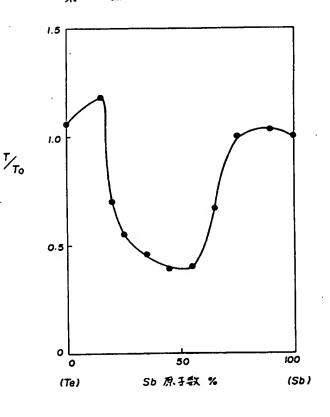
### 4.図面の簡単な説明

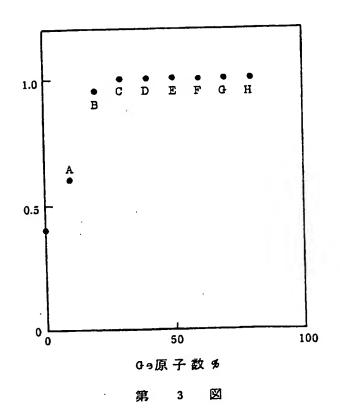
第1図は参考例の透過率変化を示すグラフ、第2図は実施例1の加熱による透過率変化を示すグラフ、第3図は実施例1の熱的安定性を示すグラフ、第4図は実施例2の透過率変化を示すグラフ、第5図、第6図、第7図、第8図及び第9図は、それぞれ実施例3、実施例4及び実施例5のサンブルの反射率を示すグラフ、第10図、第11図、第12図及び第13図は、本発明による情報配録媒体のそれぞれ異なつた例を示す断面図であり、

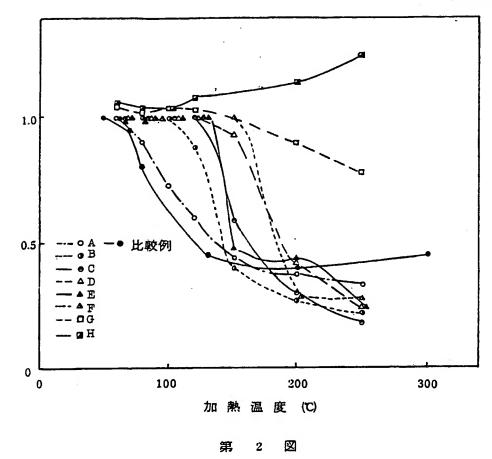
図中1は基板、2は記録層、3は反射層、4は金 風化合物層を、それぞれ表わす。

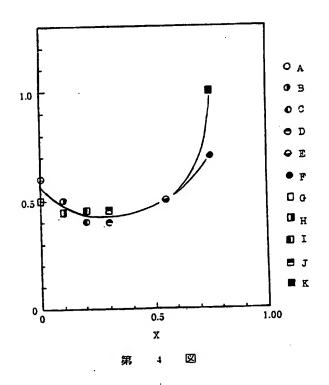
> 特許出願人 旭化成工浆株式会社 代理人 阿 形 明

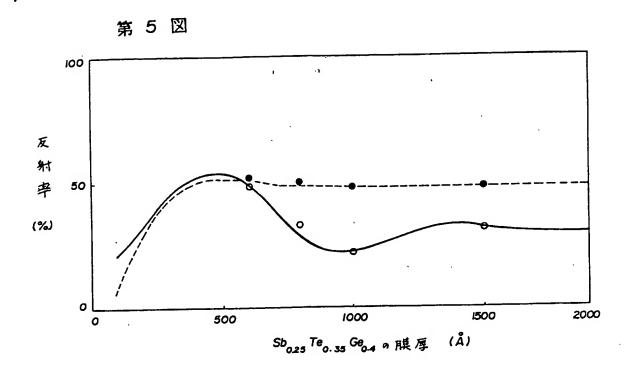
## 第 1 図

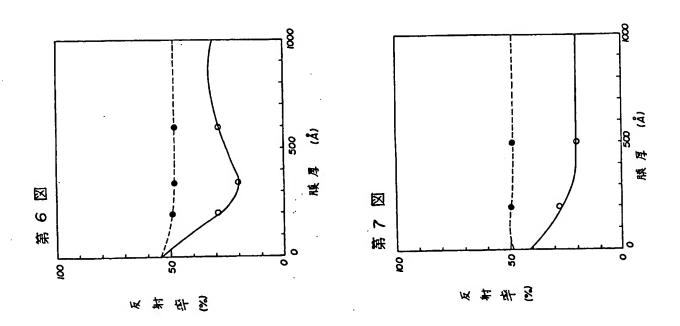


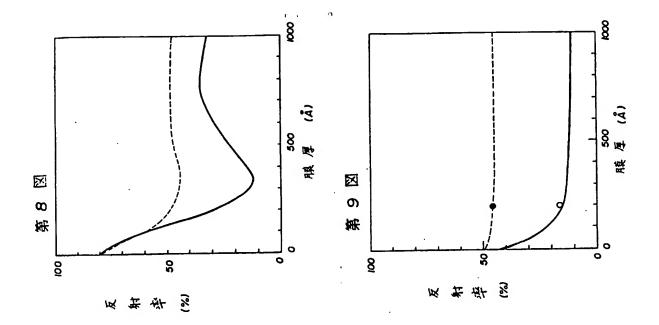


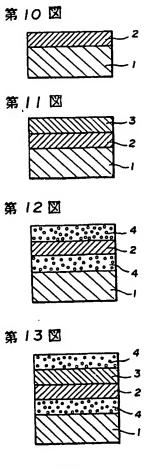












## 手 続 補 正 書

昭和61年1月24日

# 特許庁長官 宇賀道郎殿

1. 事件の表示

昭和60年特 許 顯第290692号

2. 発明の名称

情報記録媒体

3. 補正をする者

事件との関係 特許出顧人 大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号 (003)旭 化 成 工 業 株 式 会 社 代表者 世 古 真 臣

4. 代理人

東京都港区新橋2丁目2番2号川志満·邦信ビル3階 (7182) 弁理士 阿 形 明刊 所 電話(591)9910番 記述

- 5. 補正命令の日付 自 発
- 6. 補正により増加する発明の数 0
- 7. 補正の対象 明細書の発明の詳細な説明の欄6



## 8. 補正の内容

(1) 明細書第25ペーン第9行の後に改行して 以下の文章を加入します。

「このサンプルを温度60℃、相対湿度90%」の環境下に10日間放置したのちに、以前に書き込めんだ信号のBERを調べた結果、5×10-5にしか増えていなかった。」